



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种SiC纤维表面C/AIN复合梯度涂层制备方法

文献类型：专利

作者 肖鹏 王玉敏 菅家峰 石南林 杨锐

发表日期 2012-04-25

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200810011416.8

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68310>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖鹏 王玉敏 菅家峰 石南林 杨锐. 一种SiC纤维表面C/AIN复合梯度涂层制备方法. 2012-04-25.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：[金属研究所](#)

浏览

74

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。